Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004928

International filing date: 18 March 2005 (18.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-085762

Filing date: 23 March 2004 (23.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2004年 3月23日

出 願 番 号

 Application Number:
 特願2004-085762

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願 番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is JP2004-085762

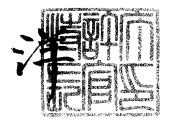
出 願 人

有限会社 カナザワ アールアンドデー

Applicant(s): 新日本製鐵株式会社

2005年 4月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office ふ "



【書類名】 特許願 【整理番号】 KUBO - PO1特許庁長官殿 【あて先】 【国際特許分類】 C30B 29/00 【発明者】 【住所又は居所】 石川県金沢市横川2丁目98 3-38 【氏名】 久保村 健二 【発明者】 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社技術開発本部内 【住所又は居所】 【氏名】 岡田 守弘 【発明者】 【住所又は居所】 千葉県富津市新富20-1 新日本製鐵株式会社技術開発本部内 【氏名】 実原 幾雄 【特許出願人】 【住所又は居所】 石川県金沢市元菊町17番41号 【氏名又は名称】 カナザワ アールアンドデー 有限会社 【特許出願人】 【識別番号】 000006655 【住所又は居所】 東京都千代田区大手町2丁目6番3号 【氏名又は名称】 新日本製鐵株式会社 【代理人】 【識別番号】 100107962 【弁理士】 【氏名又は名称】 入交 孝雄 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 0 4 5 1 0 4 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書

【物件名】

【物件名】

図面

要約書

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

アスペクト比20以上の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。

【請求項2】

鉄以外の金属原子含有率 10atm%以下、直径 1nmから $2\mu m$ 、長さ $0.1\mu m$ から 3m、アスペクト比 20 から百億であることを特徴とする、請求項 2 記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。

【請求項3】

湿式法によるゲーサイトを経ないで直接形成されたことを特徴とする請求項1ないし2記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。

【請求項4】

酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、該基板表面に生成されたものであることを特徴とする請求項2記載の高アスペクト比酸化鉄ウィスカー。

【請求項5】

酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、酸化鉄ウイスカーを析出成長させることを特徴とする高アスペクト比酸化鉄ウイスカーの製造方法。

【請求項6】

鉄系材料基板の一面に、鉄に対して固溶限を有する、侵入型または置換型の不純物原子を含む雰囲気に接触させると共に他方を酸化性雰囲気に接触させて、不純物原子の熱拡散に伴う低温側への鉄原子掃き出し作用により酸化鉄ウイスカーを析出成長させることを特徴とする、高アスペクト比酸化鉄ウイスカーの製造方法。

【請求項7】

不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする温度切配 を設けることを特徴とする、請求項 4 記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカーの製造方法 【書類名】明細書

【発明の名称】高アスペクト比酸化鉄ウィスカー及びその製造方法

【技術分野】

 $[0\ 0\ 0\ 1\]$

本発明は、アスペクト比の大きい酸化鉄ウィスカーに関する。酸化鉄ウィスカーは磁気記録媒体、炭酸ガス分解触媒の原料として有用である。

【背景技術】

[0002]

磁気記録媒体の高保磁力化の為には、磁性粒子粉末が高い保磁力を有することが必要で ありそのためには磁性粒子粉末が針状形態であり、粒子相互間で焼結が生起しておらず、 粒子表面並びに粒子内部に空孔が存在しておらず実質的に高密度であることが必要である 。これに対して、磁気記録用磁性粒子粉末として主に湿式反応で製造されている針状マグ ネタイト粒子粉末や針状マグヘマイト粒子粉末は、アスペクト比が小さく樹枝状の枝のあ る針状粒子である。これら磁性粒子粉末は、一般に、第一鉄塩水溶液とアルカリとを反応 させて得た水溶液中の水酸化第一鉄コロイドを空気酸化し、得られた針状ゲーサイト粒子 を空気中300℃付近で加熱脱水して針状ヘマタイト粒子となし、さらに水素等の還元性 ガス中300~400℃で還元して針状マグネタイト粒子とし、次いでこれを空気中20 0~300℃で酸化して針状マグヘマイト粒子とすることにより得られている。こうして 得られる針状結晶は湿式反応を出発としているために、樹状突起(デンドライト)を完全 には排除できず、外形も紡錘状、米粒状になり易く、アスペクト比が大きく枝の無い針状 マグネタイト粒子を得ることは技術的課題であった(特開平6-64927号公報、特開 平 7 - 2 4 2 4 2 5 号公報、特開平 8 - 8 1 0 4 号公報)。これまでに得られているアスペ クト比はγ-Fe₂0₃が高々20(特公昭47-2595号公報)、針状マグネタイト粒子で 高々16であった(特開平8-8104号公報)。

[0003]

ウィスカーは、結晶構造が完全結晶に近く、内部に転位が存在しない場合、強度が理論 値に近い値を示すようになり、理想的な高強度材料となる。そのため従来からウィスカー を利用した種々の材料・製品が開発されており、また現在も研究が盛んに行われている。 例えばマイクロマシンやナノマシン等の構成要素部品を目的とした、アスペクト比が26 0 程度まであるゲーサイトウィスカー及びその製造方法が研究されている(特開 2 0 0 1 -240500号公報)。これは水酸化第二鉄と金属塩とを含む溶液を原料とした湿式法 によりウィスカーを製造するものであり、ここで製造されたゲーサイトウィスカーは、製 造上の制約で、金属塩由来の金属、例えばコバルトを15at%<(Co/Fe)≦35 at%の範囲含んでしまい、鉄以外の置換型原子(コバルト、ニッケル、クロム、チタン)を相当量含むことが、理想に近い高強度のウィスカーを得る妨げとなっている。ここで 述べるマイクロマシン用の酸化鉄ウィスカーとしては、結晶全体が高いアスペクト比の直 線構造をとる、単結晶であることが望ましい。これに加えて本特許で言うウィスカーとは そのような結晶構造のみならず、カーボンナノチューブに見られるような、断面が単層環 状型、多層型、渦巻き型のものをも含み、さらに炭素繊維に見られるような、断面がオニ オン型、ラジアル型の多結晶構造、まただるま落としの玩具のように長さ方向に結晶を繋 ぎ合わせた多結晶構造をも含む。またウィスカーの外観形状は高いアスペクト比を示しな がらも、直線には限定されず、全体が渦を巻いたような螺旋構造、糸同士が無秩序に絡ま り合ったフエルト構造の形状のものをも含む。

$[0\ 0\ 0\ 4\]$

近年、地球環境の保全に対する認識が高まり、クリーンエネルギーの利用や開発、炭酸ガスの除去や削減などが大きな課題となっている。炭酸ガスを除去または削減する方法としては、例えば、アミンを用いて回収する方法が提案されている。しかしながら、この方法では資源としての再利用が不可能であり、経済的な付加価値に乏しい。更に炭酸ガスを分解するために、マグネタイト(Fe_3O_4)、還元型マグネタイトなどの微細粒状物を触媒として用いることが研究されている(機能材料1990年12月号「新物質;酸素欠陥マグネ

タイト」玉浦裕著 44-49 頁、特開平3-245845 号公報、特開平3-285829 号公報)。これらの触媒は良好な触媒活性を有しているが、一層優れたものが要望されている。また、これらの触媒を用いて農酸ガスの分解を行うに当たっては、現状では流動床を用いる固体/気相系反応(具体的には該触媒中に農酸ガスを通す反応)以外に方法がないが、この方法には圧力損失が生ずるという欠点がある。すなわち該触媒が微細粒子であるため、農酸ガスの流入圧力によって目詰まりや固化を起こし、触媒効率が著しく低下したり或いは固化により再利用ができなくなる。これを解決するために例えば別の物質からなる繊維の表面を還元型マグネタイトで被覆してなる繊維状マグネタイトが研究されている(特開平7-41322 号公報)が、ここにおいて繊維長が 3μ 元未満では、農酸ガスを分解する際などに基材の繊維が折れて触媒活性の低下を起こす問題があり、基材の繊維長が50 mmを越えると繊維に対してマグネタイトの被覆が困難になり触媒活性の向上が望めない問題があり、何よりも本来の触媒物質であるマグネタイト以外の物質をアスベクト比を稼ぐために繊維基材に用いなければならないという問題があった。

【特許文献1】特開平6-64927号公報

【特許文献2】特開平7-242425号公報

【特許文献3】特開平8-8104号公報

【特許文献4】特公昭47-25959号公報

【特許文献 5 】 特開 2 0 0 1 - 2 4 0 5 0 0 号公報

【特許文献6】特開平3-245845号公報

【特許文献7】特開平3-285829号公報

【特許文献8】特開平7-41322号公報

【非特許文献1】機能材料1990年12月号 機能材料1990年12月号「新物質;酸素欠陥マグネタイト」玉浦裕著 44-49頁

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

上記の様に磁気記録用磁性体においても炭酸ガス分解用の触媒においても、大きなアスペクト比を有し、しかも、樹枝状粒子が混在していない微細な酸化鉄ウィスカーは、現在最も要求されているところであり、本発明は、微細な直径の高アスペクト比の酸化鉄ウィスカーの提供を目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0006]

本発明者らは、鉄系材料に酸化雰囲気中で炭素原子などの不純物原子を過飽和に熱拡散させるという方法で、高アスペクト比かつ微細な直径を有する酸化鉄ウィスカーを製造することが可能であることを見出し、本発明に至った。

即ち、本発明は、

- (1) アスペクト比20以上の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。
- (2)鉄以外の金属原子含有率10atm%以下、直径1nmから $2\mu m$ 、長さ $0.1\mu m$ から3m、アスペクト比20から百億である高アスペクト比酸化鉄ウイスカーである。上記(2)に言う、鉄以外の金属原子の含有率が10at%以下、とは鉄以外の金属原子を全く含まない場合も包含する。

本発明による高アスペクト比酸化鉄ウイスカーは、湿式法によるゲーサイトを経ないで直接形成され、

- (4)酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。
- (5) 鉄系材料基板の一面に、鉄に対して固溶限を有する、侵入型または置換型の不純物原子を含む雰囲気に接触させると共に他方を酸化性雰囲気に接触させて、不純物原子の熱拡散に伴う低温側への鉄原子掃き出し作用により酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。

(6) 不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする温度切配を設けることによりえられる。

【発明の効果】

 $[0\ 0\ 0\ 7\]$

本発明の酸化鉄ウィスカーは大きなアスペクト比を有し、しかも、樹枝状粒子が混在していない微細な酸化鉄ウィスカーであるので、高密度の磁気記録用磁性粒子を与える。さらに目詰まりや固化を起こしにくく、触媒効率が高く、かつ再利用が容易な炭酸ガス分解触媒の製造を可能とする。

【発明を実施するための最良の形態】

[0008]

以下に本発明の内容について具体的に説明する。

本発明の酸化鉄ウィスカーの特徴は、直径がこの種のウィスカーとしては微細な5nmか ら、充分に太い2μmまで幅広く作り分けられ、かつ製造設備と操業時間の制約が無けれ ば長さが10m、100mといくらでも連続して長くできることにある。しかし磁気記録 用磁性粒子や触媒などの実際の用途には、長さがセンチメートルやメートルオーダーの長 いウィスカーは粉砕して、アスペクト比が二桁程度の短いものにして利用されるので、望 ましくは長さ 1 μ m から 1 0 0 μ m までのもので十分である。ウィスカーの長さは図 2 に 示すような顕微鏡写真で、長さをノギス等で測定し倍率を計算することで求まる。ウィス カーの直径は図1、図3に示すような顕微鏡写真で直径を測定して得られる。直径が0. 4 μmマグネタイトウィスカーをカサ密度0.8g/mlで充填した際のアスペクト比と 保磁力との関係は、外部磁場10KOe負荷後の測定で、アスペクト比が10のものは保 磁力約400 0 e、アスペクト比20で約800 0 e、アスペクト比30で約1100 Oe、アスペクト比40で約1500 Oe、 アスペクト比50で約1900 Oe、ア スペクト比60で約2300 0e、アスペクト比80で約3.1k 0e、アスペクト比 1 0 0 で約 3 . 5 k O e 、アスペクト比 2 0 0 で約 6 . 5 k O e 、アスペクト比 5 0 ○で約8.0 k ○e、アスペクト比800、1000、1200、2040では共に保 磁力約8~9 k 0 e と変化が無かったが、これは外部負荷磁場の上限が10 k 0 e と限 られていたためである。アスペクト比が厳密に制御された酸化鉄ウィスカーが必要な場合 は、アスペクト比が充分大きいものを粉砕して分粒するよりも、本明細書で述べる酸化鉄 生成方法において生成時間を区切ることで、均一のアスペクト比の酸化鉄ウィスカーを容 易に得ることができる。また通常の実験室では設置できる装置の高さは3メートルが限度 であり、これが事実上の制約となって請求項で言う長さ3mが規定される。

[0009]

本発明で言う酸化鉄とはウスタイト(Fe_0 、 $Fe_{0.980}$ 、 $Fe_{0.940}$)、ヘマタイト(Fe_20_3)、マグへマイト(Fe_20_3)、マグネタイト(Fe_30_4)、カチオン欠陥マグネタイト(Fe_30_4)、カチオン過剰マグネタイト(Fe_30_4)、鉄一酸素の全ての二元系化合物(Fe_30_4)、か

つ0 < $x \le 3$ 、0 < $y \le 4$)の各々の単体、及びここに述べた鉄一酸素化合物を複数(2種類以上)含む混合物をも指す。加えて鉄と酸素以外の原子を高だか10 a t %含む、望ましくは8 a t %以下、理想的には0.5 a t %以下しか含まないものが良い。鉄と酸素以外の不純物原子を10 a t %以上含むと、結晶内の相当量の欠陥により、ウィスカーの強度が低下する弊害が起こる。基板にSUS304綱の、厚み1mmの板を用いて、図4-(a)に示す構成で、大気中で生成したマグネタイトウィスカーの元素分析を、透過型電子顕微鏡に搭載されている空間分解能が一桁ナノメートルのエネルギー分散型エックス線分光器で分ったところ、鉄と酸素以外の原子は検出されなかった。該エックス線分光器の最小検出限界は、比重が鉄に近い7から9の原子(クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛、ニオブなど)で、0.5 a t %である。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

酸化鉄の結晶の寸法は、正方晶系のマグへマイト(Fe_2O_3)のc軸方向が最も長く、2.5nmある。ここにおいて、これらの結晶からなるウィスカーの直径が小さくなると

、ある直径を境にして指数関数的に強度が低下することがわかった。この制約によって請求項で言う直径5 n m以上が規定される。その物理的な理由は、球形のマイクロクラスターにおいて明らかにされている以下に述べる理由と同様であると本発明者は考えている。すなわち、少数の原子が結晶構造をとっているマイクロクラスターは直径5 0 n m程度の大きさになると、結晶表面にある結合手が切れた原子の割合が結晶全体の原子数に対して増加することにより不安定になり、原子同士の結合力が弱くなる。ウィスカーのような一次元(線状)物質では上記の効果が、一次元に連なる結合によってある程度緩和されるので、結合力の低下が現れる寸法上の下限が低下する。酸化鉄ウィスカーでは実用上許容される直径の下限が請求項で言う直径5 n m であることが明らかになった。

上限の直径 2μ mの値は、本発明の目的である磁気記録用磁性体及び触媒で用いられるウィスカーの直径が 2μ mを越えると、記録密度もしくは触媒効率の点で、産業上役に立たなくなるということから規定される。

以上に述べた酸化鉄ウィスカーは、制御された酸化雰囲気中にある温度匀配のある鉄系材料に、不純物原子を熱拡散させ、その結果低温側の表層に該ウィスカーを生成させる、図4に示す方法が推奨される製造方法である。その原理は大きく次の3つの過程からなる。以下の説明では母材となる鉄系材料を基板と呼ぶ。

第一過程:固溶原子による鉄掃き出し過程

基板の厚み方向に温度切配を設け、その高温側から不純物原子である固溶原子を過剰に供給する。基板の高温側と比較して低温側は固溶限が小さいので、供給側から拡散してくる固溶原子を高温側に押し戻そうという働きが生じ、その結果基板の鉄原子を低温側の表層に押し出そうとする熱力学上の力が生じる。こうして掃き出された鉄原子が雰囲気の酸素と化合して酸化鉄ウィスカーとなる。以下補足を述べると、固溶原子には水素、炭素、窒素、酸素、ボロンのような侵入型原子と、カルシウム、ニッケル、クロム、シリコン、アルミニウム、硫黄、リン、バナジウム、チタン、ニオブ、モリブデン、タングステン、マンガン、銅、コバルト、タンタル、セレンのような置換型原子とがあり、酸化鉄ウィスカー生成には侵入型、置換型双方の型の原子が固溶原子として使用できる。ただし鉄に対して固溶限がない原子は鉄掃き出し効果を生じないので使用できない。その代表的なものは酸素原子である。さらに、固溶原子の動き見さは拡散係数 $D[m^2/s]$ で表され、拡散係数は原子の振動数項 $D_0[m^2/s]$ と拡散の活性化エネルギー $Q_0[J/mo1]$ 、気体定数R、絶対温度Tを用いて以下の式で表される。

$D = D_{0} \cdot e \times p (-Q_{0}/R T)$

各原子の振動数項 D_0 と拡散活性化エネルギー Q_D は各種データブックに記載がある。置換型原子の拡散の活性化エネルギー Q_D には空孔形成のエンタルピーが含まれ、侵入型原子のそれには空孔形成のエンタルピーが含まれない。したがって一般に侵入型原子の Q_D 値は小さく、すなわち侵入型原子の e x p ($-Q_D/R$ T) 値が大きくなり、その結果侵入型原子のほうが置換型原子よりも一般に拡散しやすい。このことは温度や固溶原子の濃度切配など他の条件が同一の場合、酸素以外の侵入型原子を固溶原子に選んだ方が早く基板の鉄原子が低温側へ掃き出されることを意味する。また原子の振動数項 D_0 も侵入型原子の方が置換型原子よりも概して 2 桁大きい。従って固溶原子の拡散速度かららに入型原子を選択したほうが、酸化鉄ウィスカーをより速く、より多く得るために引きると侵入型原子を選択したほうが、酸化鉄ウィスカーをより速く、これは鉄原子の移動の直接の駆動力となるので、置換型原子の方が拡散速度が呼い、これは鉄原子の移動の直接の駆動力となるので、置換型原子の方が拡散速度が呼いからと言って鉄原子の掃き出し効果が薄いとは言えない。さらに以下に述べる第二過程、第三過程が絡み、基板となる鉄系材料の高温での変態挙動(固溶原子の濃度が一様ではないので相図は連続的に多次元に変化する)の無数に及ぶ多様性を考慮すると、侵入型原子の方が有利とは断定で、選択した系で個々に対応する必要がある。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

固溶原子を上記の目的のために拡散させるには基板に温度匀配をつけた方が有効である。その際、固溶原子供給側の高温側は、基板が溶融する温度よりも高くても低くても構わないが、低温側は基板がウィスカーを生成させる土台となるため基板の融点以下でなくてはならない。

第二過程:低温側基板表層での鉄の優先酸化

[0013]

酸化鉄ウィスカーを長時間安定的に生成してメートルオーダーの長さにするためには、低温側に掃き出される鉄原子に雰囲気中の酸素が優先的に化合しなくてはならない。そのためには拡散してくる過剰の固溶原子がたとえ低温側表層に到達しても、鉄と比較して酸素と化合しにくい条件が必要である。これについて以下に詳しく述べる。本明細書で述べている酸化鉄ウィスカー生成過程は平衡反応過程であるので、基板表面での原子の酸化学動は酸化物の平衡解離圧 \mathbf{p}_{02} [atm] で整理できる。この平衡解離圧 \mathbf{p}_{02} は雰囲気(もしくは原子周囲の自由酸素分子)の酸素分圧に置きかえられ、酸素分圧がこれよりも大きいと原子は酸化され、酸素分圧がそれよりも小さければ酸化されない。平衡解離圧 \mathbf{p}_{02} は以下の式で表される。

$$p_{0.2} = e \times p \left(\Delta G^{0} / R T \right)$$

 ΔG^{0} (J/m₀1) は酸化物質の酸化前と酸化後のギブスの自由エネルギーの変化分で、酸素分子の係数を 1 とする鉄の酸化反応式を

$$a F e + O_2 = b F e_x O_y$$

と表すと(a, b は反応係数、x, y は鉄酸化物の組成比)、 ΔG^{0} は

$$\Delta$$
 G 0 = b μ F e x 0 y — a μ F e — μ $_{0}$ $_{2}$

と表される。右辺の μ []/mol] はそれぞれの物質の化学ポテンシャルである。図5に平衡解離圧の温度依存性の模式図を示す。横軸が温度、縦軸が平衡解離圧=平衡酸素分圧である。ちなみに空気は酸素を20.9 vol%含むので、1 気圧の大気中の酸素分圧は0.209 atmである。例えばここで大気中に曝された200℃の材料が酸化されるか否かを知るには、構成原子の酸化物の平衡解離圧曲線が図5の200℃で、縦軸目盛の0.209 より下にあれば酸化され、上にあれば酸化されないと読み取ることで知ることができる。図5中酸化物MOの平衡解離圧曲線はどの酸化鉄よりも上にある。これは原子Mが鉄と比較して、図示する温度範囲で酸素と化合しにくいことを意味し、雰囲気酸素は優先的に鉄を酸化する。このような原子に窒素、コバルト、ニッケル、銅、バラジウムなどが挙げられる。逆に酸化物LOの平衡解離圧曲線はどの酸化鉄よりも下にあり、酸素を鉄原子よりも先に奪ってしまうので酸化鉄ウィスカー生成のための固溶原子には不適である。この様な原子にはチタン、クロム、ニオブなどが挙げられる。

$[0\ 0\ 1\ 4\]$

図5中COとあるのは、一酸化炭素の実際の平衡解離圧曲線でヘマタイト(Fe_2O_3)と交わる 640 で以下では、鉄と比較して酸素と化合しにくいので固溶原子として用いることが出来る。ところが炭素原子は酸化すると気体として逃げていくので、この温度が 640 で以上でも酸化鉄ウィスカー生成のための固溶原子として利用することができる。その方法は、640 で以上では、炭素原子の拡散量を調整することで酸素の供給を律速させ、次の第三過程で述べる様に、酸化鉄の組成を制御する環境場の一つとして炭素を用いるのである。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

第三過程:最適な環境場の下でのウィスカー成長

何らかの原因によって、結晶の一つの表面だけが他の表面に比べて極端に早く成長する

と、非常に細長いウィスカー状の結晶が得られる。ウィスカーの成長機構には、一つ目にはただひとつの結晶表面にだけ露頭した螺旋転移による優先的なスパイラル成長、二つ目には先端に常に液滴を載せながら成長するVLS成長、そして三つ目には基板の固体表面の上に生成した結晶の根元にだけ原子の補給が行われる根元補給成長などがある。これまでに述べた酸化鉄ウィスカー生成過程は鉄原子に関して言えば上記三つ目の根元補給成長にあたるが、根元で一度生成したウィスカーの幹が根元から押し上げられて基板から徐々に離れていく過程では尚、酸化の余地がある高温と大気に曝される場合もあるので、状況は複雑である。また、図3に示す様に太さ500nm以上の酸化鉄ウィスカーには竹の節のように太さの周期的な変動を示すものもある。この現象はシリコンウィスカーのVLS成長においても見られるが、最も詳しく調べられているVLS機構においてさえ、この現象がどのようなしくみで起こるのかは明確にされていない。この様に酸化鉄ウィスカーの成長にはいまだ未知の部分が多い。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

このため本発明者は次のような観点で試行錯誤を行ってきた。結晶は面方位により表面エネルギーが異なる。面内の原子密度がより大きいほど、かつ表面に立つ結合手が傾いているほど表面エネルギーは高くなり、成長も速い。また鉄原子の基板表層への拡散や雰囲気の酸素分圧で規定される原子の供給律速も酸化鉄の組成と成長方位とを左右する。さらに、基板表面雰囲気の温度切配と、供給原子の多寡の分布もウィスカーの成長方向を左右する。図6は大気中に置かれた鉄系基板に下から炭素原子を固溶原子として拡散させながら成長させた、ウィスカーの根元の原子の挙動を模式的に示したものである。図6に示した部分は基板の低温側に相当し、温度は700℃を想定している。下から説明すると、高温側から拡散してくる炭素原子は基板内で酸素と化合すると直ちに一酸化炭素ガスとなって雰囲気に飛び出す。この飛び出した一酸化炭素はすぐに雰囲気中の酸素を奪い取ってウィスカー根元の雰囲気を酸素欠乏にしつつ更に上に拡散していなくなる。

鉄原子は内部から表層に向って拡散し、対して雰囲気中の生き残った酸素は基板内へと拡散し、基板表層ではこの酸素の分圧と鉄の濃度とに応じて下層にウスタイト(Fe_2O_3)の その上にマグネタイト(Fe_3O_4)そして通常ならば最表面にヘマタイト(Fe_2O_3)の スケール層ができるが、図 6 の場合は常に放出される一酸化炭素により基板表面の酸素は ヘマタイトの平衡解歴圧よりも低いという想定なので、マグネタイトが最表面に顔を出し、その上にマグネタイトウィスカーが成長する。ウィスカーが伸びた上方では周囲からの 空気の拡散により酸素分圧が高くなるが、酸素分圧の上昇と比較して、温度の下降切配の 方が大きいので、マグネタイトウィスカーは、ヘマタイトになることなくそのまま伸びて 行く。ただし、マグネタイトは 580 ℃で常磁性(paramagnetism) 体の分 フェリ磁性(ferrimagnetism) 体=磁鉄鉱になるが結晶構造は変化しない。しかしながら、このことが図 3 に示す様に竹の節のような太さの周期的な変動を示す原因であるかもしれない。真相は今後の研究を待たなくてはならない。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

以上3つの過程が、本発明請求項で規定される酸化鉄ウィスカーを生成させるための主要な原理である。これらの原理が満たされていればどのような方法を採っても所定の酸化鉄ウィスカーを得ることができる。

上記の理論が規定する製造条件を具体化するのには次の方法を採用することができる。 以下に述べることは本発明を限定するものではないが、本特許出願までに明らかにされた 推奨される条件である。

本発明で言うウィスカーを生成させる基板となる鉄系材料は次のようなものである。

- 1)純鉄。この純鉄には例えば走査型トンネル顕微鏡のプローブで鉄原子一つ一つを並べて得られるような、原子オーダーで文字通り100%の純鉄から、不可抗力の不純物を微量に含む工業的な冶金法で得られる純鉄までも含む。
- 2) 鉄原子を重量比で10%以上99.99%以下含む合金で、0.001重量%以上90重量%以下含まれる鉄以外の原子が次の文に列挙される原子のどれか1種かあるいは2種以上を含む化合物や混合物。鉄以外の原子とは、原子番号3番(リチウム)から1

03番(ローレンシウム)までの全ての原子でかつこれらからVIII族(希ガス)原子と鉄原子とを除いたものである。これらの原子には天然同位体比で同位体を含むものや、同位体分離によって質量数の同じ原子のみからなるものも含む。ここで述べる鉄以外の原子は、前記固溶原子とは異なって、酸化物の平衡解離圧の大小によっては限定されない。

3)鉄原子を重量比で0.001重量%以上10%未満含むもので、鉄以外に含まれる原子は、その酸化物が温度50%から1500%の間で平衡解離圧がヘマタイト(Fe203)よりも高いもの。この様な原子には、例えばコバルト、ニッケル、銅などがあり、そのような性質をもつ原子を1種もしくは2種以上を含む鉄化合物もしくは鉄混合物。

4)上記1,2、3で述べた材料を層状に組み合わせたり、部分的にはめ込んで組み合わせたり、混合させたり、共析物とさせている材料。

[0018]

上記1)2)3)4)の基板を用いると、生成するウィスカー内に鉄以外の金属原子が拡散して混入する場合があり、このときの混入量は高だか10at%であり、これを不可避的不純物原子と呼ぶ。

基板の形状は問わない、板・箔状でも棒状でも、機械加工もしくは鋳物や接着・熔接で複雑な形状に仕上げられたものでも、前記に述べた原理を満たすもので、固体であればどんな形でも良い。

基板に付加される温度は、ウィスカーが生成する低温側基板表面が50 C以上1500 C以下、望ましくは600 C以上1000 C以下。固溶原子供給側は、前者低温側よりも温度が高いという条件で、100 C以上2000 C以下が望ましく、固溶原子供給側は場合によっては基板が溶融状態でも構わない。例えば、Fe は、溶融状態でC 溶解度4.3 W t % であるが、溶融鉄表面の薄い凝固膜表面でウィスカーを析出させることができる。

$[0\ 0\ 1\ 9]$

ウィスカー生成箇所の雰囲気は前記に述べた原理を満たしていれば、通常大気、もしく は湿度と温度とが制御された空気でもよい。加えて純酸素や、酸素を 0 . 0 0 1 vol%以 上100g01%未満含むもので、他の気体が次に述べる気体のどれか1種かあるいは2種 以上含む気体でも良い。他の気体とは水素、ヘリウム、窒素、弗素、ネオン、塩素、アル ゴン、臭素、クリプトン、ヨウ素、アンモニア、キセノン、ラドン、二酸化炭素、一酸化 ロパン、ブタン、アセチレン、アルコール類、硫化水素、フロン類、オゾンである。ここ で弗素、塩素、弗化水素などは酸素よりも鉄を酸化させ(電子を奪い)やすいので、例え ばウスタイトのウィスカーを成長させる場合、成長途中のウスタイトが酸素と化合してマ グネタイトやヘマタイトに変わってしまう条件下では、雰囲気に塩素を添加してやると、 ウスタイトに酸素がアタックする前に先に塩素がアタックして気体のFeClの形でウィ スカーを削って行くので、ウィスカーは細くなるもののウスタイトウィスカーがそのまま 成長する。問題であるのは、酸化鉄のウィスカーは高だか100ミクロンの間隔で成長す るのに、その隙間にプローブを差し込んでウィスカーが生成する根元周辺のミクロンスケ ールの範囲の温度と酸素分圧とを測定する手段が現在の技術にはないことである。そのた めに、前記第三過程で述べた、所定の酸化鉄ウィスカーを成長させる「最適な環境場」を 実現させるための雰囲気は、個々の装置と設定条件に則して、試行錯誤で設定せざるを得 ないのが実状である。

[0020]

ここまで、炭素原子などの拡散による掃き出し効果で、高速度で酸化鉄ウィスカーを成長させる発明についての詳細を述べたが、一方固溶原子を供給しなくても、鉄系材料基板を有酸素雰囲気中で過熱することにより、酸化鉄ウィスカーを該基板表面に、ゆっくりではあるが成長させることができる。この技術によって、微細なハニカム構造のメタル担体に酸化鉄ウィスカーを担持させたい場合に、このメタル担体を丸ごと有酸素雰囲気中で加熱するだけで済ませることができる。

[0021]

樹枝状粒子が混在していない微細な酸化鉄ウィスカーを得ることを目的に作成された

、本発明で規定する酸化鉄ウィスカーは、高密度の磁気記録用磁性体として最適な原料であり、加えて、触媒効率の高い目詰まりを生じない炭酸ガス分解用の優れた触媒であり、 さらにその細さと強度の高さからマイクロマシンの部品として有用である。

(実施例)

以下、実施例について説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。

【実施例1】

[0022]

メタンガスと酸素の予混合ガス炎を炭素源とし、基板にSUS304鯛の、厚み1mmの板を用いて、図4-(a)に示す構成で、大気中でウィスカーの生成を行った。ガス管に内径1/4インチ管を使用し、メタンガスと酸素ガスは化学量論比よりも酸素を 7 vol % 減らして、これを総計毎分5 リットル燃焼ガスとして供給した。炎の当たっていない側の基板表面の最高温度部が 700 の状態で、 300 時間保持した。その結果、炎の当たっているのとは反対の基板表面の、直径 1 cm の円状の範囲から 10 \mu m 四方当たり 10 本の密度でマグネタイトウィスカーが生成し、最も長いものは長さ 3.1 m、直径 750 nm であった。

【実施例2】

[0023]

純酸素雰囲気中で、基板にSS400鋼の、厚み2mmの板を用いて、その他の条件は実施例1と同一の条件で1時間生成を行った。その結果炎の当たっているのとは反対の基板面の、直径1cmの円状の範囲から無数のマグネタイトとへマタイトの混晶ウィスカーが生成し、最も長いものは長さ8.5mm、直径1.9 μ mであった。

【実施例3】

[0024]

酸素 10 vol%、窒素 88 vol%、塩素 2 vol%のガスを雰囲気に用い、基板にSWRS 92 A(ピアノ線材用)鋼の厚み 0.1 mmの板を用いて、そのほかの条件は実施例 1 と同一の条件で 5 分間生成を行った。その結果炎の当たっているのとは反対の基板表面の、直径 8 mm の円状の範囲から 10 mm 四方当た 98 mm の密度でウスタイトウィスカーが生成し、最も長いものは長さ 280 nm、直径 5 nmであった。

【実施例4】

[0025]

【実施例5】

[0026]

カーボントナーを固溶源とし、基板に鉄3.0重量%、ニッケル97重量%からなる鉄ーニッケル合金を用いて、図4-(b)に示す構成で、大気中でウィスカーの生成を行った。厚み2cmの基板に、直径5mm、深さ19mmの、底が平らな孔を空け、この穴の底に膠で混練したカーボントナーを厚さ1mm敷き詰めた。開孔部を、電熱ヒーターで加熱し、輻射熱の当たっていない側の基板表面の最高温度部が680 $\mathbb C$ の状態で、1000時間保持した。その結果、開孔部裏面の直径5mmの円状の範囲から無数のマグへマイトウィスカーが生成し、最も長いものは長さ4.3m、直径50nmであった。

【実施例6】

[0027]

パラジウムろうを固溶源とし、基板にSUS304鋼を用いて図4-(b)に示す形状の基板全体を、電気炉に入れて大気雰囲気中でウィスカーの生成を行った。パラジウムろ

うにはSCP1合金を用い、厚み2cmのSUS304 鋼基板に、直径5mm、深さ18mmの、底が平らな孔を空け、この穴の底にSCP1合金粉末を入れた。これを電気炉で基板全体を均一に820℃に保つと、SCP1合金粉末が溶けて液状になり、前記孔の中で深さ5mmの池を作った。この状態を240時間保持した。その結果、開孔部裏面の直径6mmの円状の範囲から無数のヘマタイトウィスカーが生成し、最も長いものは長さ5cm、直径18nmあった。

【実施例7】

[0028]

厚み30ミクロンのSUS316の平箔と波箔の組合せの複数層で構成された800メッシュのハニカムからなる、直径30 cm、長さ50 cm メタル担体を準備した。これを石英管内に封印し、0.1 a t mの空気を該石英管内に流しながら該石英管ごと該メタル担体を950 Cで1時間保持した。この熱処理後自然放冷させたのちに該メタル担体を取り出した。その結果該メタル担体を構成するSUS316 箔の全ての面に、すなわちハニカムの全隙間内に、直径約0.05 ミクロン、長さ約100 ミクロンのマグネタイトウィスカーが、箔表面1 平方ミリ当たりに約500 本生えていた。従って、メタル担体を丸ごと有酸素雰囲気中で加熱させるだけで酸化鉄ウィスカーをメタル担体に担持させることができた。

【図面の簡単な説明】

[0029]

【図1】ウスタイトウィスカー先端部の電界放射走査電子顕微鏡写真。直径5 nm、長さ230 nm。

【図2】マグネタイトとヘマタイトの混晶ウィスカーの成長根元。直径100nm~ $3\mu m$ 。最も長いもので直径 $1\mu m$ 、長さ98cm。背景は基板表面のマグネタイト多結晶。

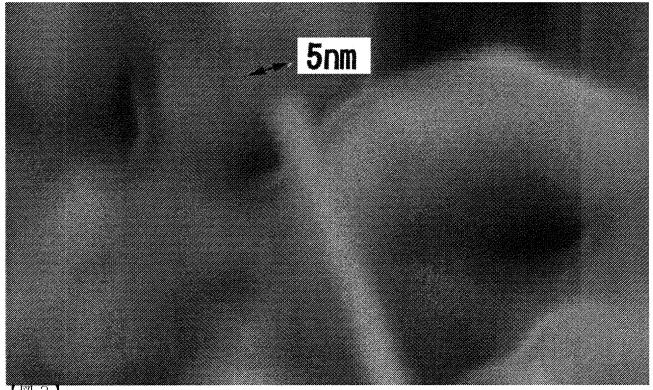
【図3】マグネタイトウィスカーの先端。直径750nm、長さ4.2m。太さの周期的な変動を呈す。

【図4】(a)(b)酸化鉄ウィスカー生成装置模式図。

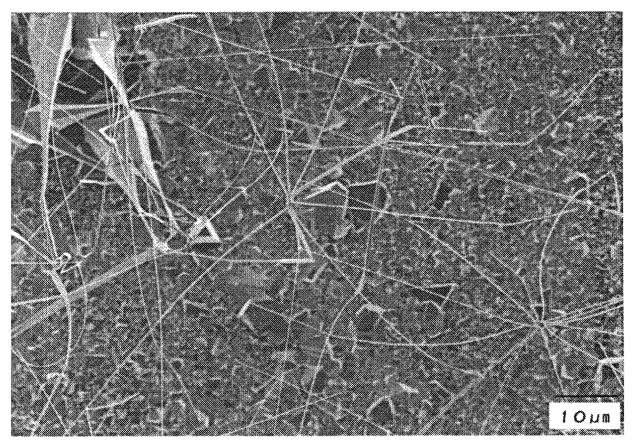
【図5】各種酸化物の平衡解離圧模式図。

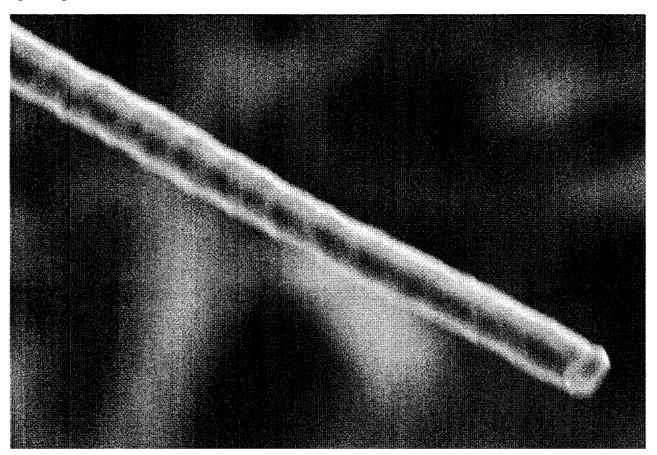
【図6】成長中の酸化鉄ウィスカー根元断面模式図

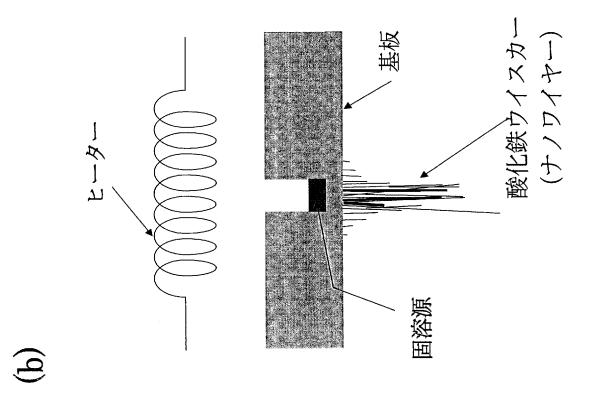
【書類名】図面【図1】

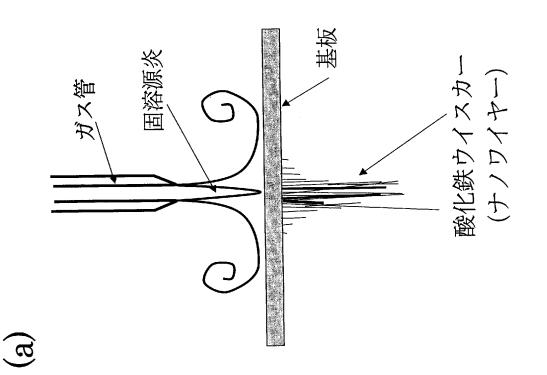


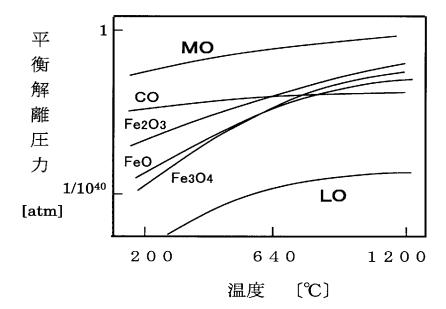
(図2)



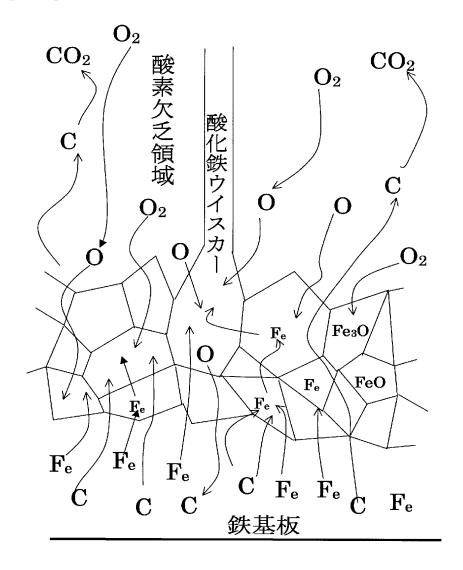








【図6】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】磁気記録用磁性体や炭酸ガス分解用の触媒として有用な、樹枝状粒子が混在せず、微細な直径の高アスペクト比の酸化鉄ウィスカーの提供。

【解決手段】鉄以外の金属原子の含有率が10at%以下であって、直径5nm以上 2μ m以下、かつ長さが 0.1μ m以上3m以下、かつアスペクト比が20以上壱百億以下の酸化鉄ウィスカー。

鉄系材料からなる基板の一面を鉄に対して固溶度を有する炭素等の侵入型若しくは置換型の不純物固溶原子を含む雰囲気に接触させると共に他面を酸化性雰囲気に接触させて、該1面から不純物原子を熱拡散させて鉄原子を掃き出させることにより他面から酸化鉄ウィスカーを高速に析出・成長させる。

不純物原子を固溶させる側を高温として温度匀配により固溶限の差を形成することがプロセス進行に有効である。

鉄系材料を有酸素雰囲気中で加熱するだけでも、ゆっくりではあるが酸化鉄ウイスカーを析出させることが可能である。

【選択図】 図1

【書類名】 手続補正書【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2004-85762

【補正をする者】

【識別番号】 000006655

【氏名又は名称】 新日本製鐵株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107962

【弁理士】

【氏名又は名称】 入交 孝雄

【手続補正】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項2 【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項2】

鉄以外の金属原子含有率 10atm%以下、直径 5nm から $2\mu m$ 、長さ $0.1\mu m$ から 3m、アスペクト比 20 から 百億であることを特徴とする、請求項 1 記載の高アスペクト比酸化鉄 ウィスカー。

【手続補正2】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項7

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項7】

不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする温度切配を設けることを特徴とする、請求項 6 記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカーの製造方法

【手続補正3】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0006

【補正方法】 変更

【補正の内容】

[0006]

本発明者らは、鉄系材料に酸化雰囲気中で炭素原子などの不純物原子を過飽和に熱拡散させるという方法で、高アスペクト比かつ微細な直径を有する酸化鉄ウィスカーを製造する ことが可能であることを見出し、本発明に至った。

即ち、本発明は、

- (1) アスペクト比20以上の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。
- (2) 鉄以外の金属原子含有率 10 a t m%以下、直径 5 n m から $2 \mu \text{ m}$ 、長さ $0 \cdot 1 \mu \text{ m}$ から 3 m、アスペクト比 20 から 百億である 高アスペクト比酸化鉄ウイスカーである

上記(2)に言う、鉄以外の金属原子の含有率が10at%以下、とは鉄以外の金属原子を全く含まない場合も包含する。

- <u>(3)</u> 本発明による高アスペクト比酸化鉄ウイスカーは、湿式法によるゲーサイトを経ないで直接形成される。
- (4) 酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、

該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられ<u>る。</u>

- (5) 鉄系材料基板の一面に、鉄に対して固溶限を有する、侵入型または置換型の不純物原子を含む雰囲気に接触させると共に他方を酸化性雰囲気に接触させて、不純物原子の熱拡散に伴う低温側への鉄原子掃き出し作用により酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。
- (6) 不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする 温度切配を設けることによりえられる。

【書類名】 手続補正書【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2004-85762

【補正をする者】

【識別番号】 504113787

【住所又は居所】 石川県金沢市元菊町17番41号

【氏名又は名称】 有限会社 カナザワ アールアンドデー

【補正をする者】

【識別番号】 000006655

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

【氏名又は名称】 新日本製鐵株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107962

【弁理士】

【氏名又は名称】 入交 孝雄

【手続補正』】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項2

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項2】

鉄以外の金属原子含有率 10 a t %以下、直径 1 n m から $2 \mu m$ 、長さ $0 \cdot 1 \mu m$ から 3 m、アスペクト比 20 から百億であることを特徴とする、請求項 2 記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。

【手続補正2】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0006

【補正方法】 変更

【補正の内容】

[0006]

本発明者らは、鉄系材料に酸化雰囲気中で炭素原子などの不純物原子を過飽和に熱拡散させるという方法で、高アスペクト比かつ微細な直径を有する酸化鉄ウィスカーを製造することが可能であることを見出し、本発明に至った。

即ち、本発明は、

- (1)アスペクト比20以上の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。
- (2) 鉄以外の金属原子含有率10at%以下、直径1nmから $2\mu m$ 、長さ $0.1\mu m$ から3m、アスペクト比20から百億である高アスペクト比酸化鉄ウイスカーである。上記(2)に言う、鉄以外の金属原子の含有率が10at%以下、とは鉄以外の金属原子を全く含まない場合も包含する。
- <u>(3)</u>本発明による高アスペクト比酸化鉄ウイスカーは、湿式法によるゲーサイトを経ないで直接形成され、
- (4)酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。
- (5) 鉄系材料基板の一面に、鉄に対して固溶限を有する、侵入型または置換型の不純物原子を含む雰囲気に接触させると共に他方を酸化性雰囲気に接触させて、不純物原子の熱拡散に伴う低温側への鉄原子掃き出し作用により酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。

(6) 不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする温度切配を設けることによりえられる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0014

【補正方法】 変更

【補正の内容】

 $[0\ 0\ 1\ 4]$

図5中COとあるのは、一酸化炭素の実際の平衡解離圧曲線で<u>あり、</u>へマタイト(Fe2O3)と交わる640 $\mathbb C$ 以下では、鉄と比較して酸素と化合しにくいので<u>、炭素は</u>固溶原子として用いることが出来る。ところが炭素原子は酸化すると気体として逃げていくので、この温度が640 $\mathbb C$ 以上でも酸化鉄ウィスカー生成のための固溶原子として利用することができる。その方法は、640 $\mathbb C$ 以上では、炭素原子の拡散量を調整することで酸素の供給を律速させ、次の第三過程で述べる様に、酸化鉄の組成を制御する環境場の一つとして炭素を用いるのである。

【書類名】 手続補正書【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2004-85762

【補正をする者】

【識別番号】 504113787

【住所又は居所】 石川県金沢市元菊町17番41号

【氏名又は名称】 有限会社 カナザワ アールアンドデー

【補正をする者】

【識別番号】 000006655

【住所又は居所】 東京都千代田区大手町2丁目6番3号

【氏名又は名称】 新日本製鐵株式会社

【代理人】

【識別番号】 100107962

【弁理士】

【氏名又は名称】 入交 孝雄

【手続補正】】

【補正対象書類名】 特許請求の範囲

【補正対象項目名】 請求項2

【補正方法】 変更

【補正の内容】

【請求項2】

鉄以外の金属原子含有率 10 a t %以下、直径 5 n m から $2 \mu m$ 、長さ $0 \cdot 1 \mu m$ から 3 m 、アスペクト比 20 から百億であることを特徴とする、請求項 1 記載の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。

【手続補正2】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0006

【補正方法】 変更

【補正の内容】

[0006]

本発明者らは、鉄系材料に酸化雰囲気中で炭素原子などの不純物原子を過飽和に熱拡散させるという方法で、高アスペクト比かつ微細な直径を有する酸化鉄ウィスカーを製造することが可能であることを見出し、本発明に至った。

即ち、本発明は、

- (1)アスペクト比20以上の高アスペクト比酸化鉄ウイスカー。
- (2)鉄以外の金属原子含有率10at%以下、直径5nmから $2\mu m$ 、長さ $0.1\mu m$ から3m、アスペクト比20から百億である高アスペクト比酸化鉄ウイスカーである。上記(2)に言う、鉄以外の金属原子の含有率が10at%以下、とは鉄以外の金属原子を全く含まない場合も包含する。
- <u>(3)</u>本発明による高アスペクト比酸化鉄ウイスカーは、湿式法によるゲーサイトを経ないで直接形成され<u>る</u>。
- (4)酸素を含有する気体雰囲気と高温度の鉄系材料基板を接触させることにより、該気体から供給される酸素と該基板から供給される鉄とから、酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。
- (5) 鉄系材料基板の一面に、鉄に対して固溶限を有する、侵入型または置換型の不純物原子を含む雰囲気に接触させると共に他方を酸化性雰囲気に接触させて、不純物原子の熱拡散に伴う低温側への鉄原子掃き出し作用により酸化鉄ウイスカーを析出成長させることによりえられる。

(6) 不純物原子を含む雰囲気側を高温度に、且つ酸化性雰囲気側をより低温度とする温度切配を設けることによりえられる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 0014

【補正方法】 変更

【補正の内容】

 $[0\ 0\ 1\ 4]$

図5中COとあるのは、一酸化炭素の実際の平衡解離圧曲線で<u>あり、</u>へマタイト(Fe2O3)と交わる640 $\mathbb C$ 以下では、鉄と比較して酸素と化合しにくいので<u>、炭素は</u>固溶原子として用いることが出来る。ところが炭素原子は酸化すると気体として逃げていくので、この温度が640 $\mathbb C$ 以上でも酸化鉄ウィスカー生成のための固溶原子として利用することができる。その方法は、640 $\mathbb C$ 以上では、炭素原子の拡散量を調整することで酸素の供給を律速させ、次の第三過程で述べる様に、酸化鉄の組成を制御する環境場の一つとして炭素を用いるのである。

出願人履歴

 0 0 0 0 0 0 6 6 5 5

 19900810

 新規登録

 5 9 0 0 0 0 3 0 4 3

東京都千代田区大手町2丁目6番3号新日本製鐵株式会社 504113787 20040323 新規登録

石川県金沢市元菊町17番41号 有限会社 カナザワ アールアンドデー